



兹证明

美新半导体（无锡）有限公司

江苏省无锡市新吴区新辉环路 2 号研发楼、2 号厂房和 1 号厂房 ACEF 区

的质量管理体系适用于

热对流 MEMS 加速度传感器的设计、生产

已经 NQA 根据标准

IATF 16949:2016

审核和注册

本注册要求组织必须按照上述标准保持其质量管理体系，并由 NQA 进行监督。
若有任何争议，以英文证书为准

Managing Director



NQA Certificate No:	T11564
IATF Certificate No:	0435699
Date:	25 November 2021
Valid Until:	24 November 2024
Version:	1



Reproduction of the IATF 'globe' logo in any form is strictly prohibited by copyright